

平成20年度 全学経費使用計画（第3回）

〔全学共通経費〕

区	分
施設環境部	キャンパス整備（耐震化推進事業等）に伴う移転関連経費
財務部	キャンパス整備（耐震化推進事業）に伴う建物新営等設備費

〔全学協力経費（設備整備）〕

【教育研究設備】

区	分
薬学研究科	次世代高速ゲノム配列解析装置一式
工学研究科	空間分解型重元素分析システム
エネルギー科学研究科	エネルギー材料評価システム
生存圏研究所	赤道大気レーダー高感度受信システム（赤道大気レーダー増設）
原子炉実験所	中性子重水減速設備・照射制御システム

【医療設備】

区	分
医学部附属病院	臨床研修及び臨床実習用シミュレータ

【管理設備】

区	分
薬学研究科	薬木温室育苗集中管理システム
附属図書館	地下 B2 電動集密書架
附属図書館 （図書館機構）	大型コレクションの整備
放射性同位元素 総合センター	放射性同位元素等取扱等業務従事者管理システム